

VERBALE SEDUTA PUBBLICA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA **FORNITURA, CONSEGNA, POSA IN OPERA, MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE CON SORGENTE AD EMISSIONE DI CAMPO (FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE, FE-SEM)** – RDO N. 1930422 - CIG N. 7409897870

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di giugno alle ore dieci e quindici minuti in Roma, nella Sala Riunioni al primo piano della sede del Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente (ex palazzina Chimica applicata ed. RM038) dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Via Eudossiana 18, si sono riuniti i seguenti componenti della Commissione giudicatrice, nominati con del Responsabile Amministrativo Delegato n. 127/2018 in data 8/6/18:

-Dott. Andrea Putignani, Direttore dell'Area Affari Istituzionali di questo Ateneo, nella qualità di Presidente;

-Ing. Andrea Brotzu, Cat. D4 – Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, nella qualità di membro;

-Dott. Simone Chicarella, Cat. D1, – Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, nella qualità di membro.

La Commissione, preso atto che l'operatore economico ammesso al prosieguo della gara, in seguito all'esame della documentazione amministrativa, è la Società ASSING SPA, dà seguito alle operazioni di gara e procede all'apertura della busta "Offerta Tecnica", sottoposta a Sistema, dell'operatore economico ASSING SPA, ne verifica la regolarità formale e si riserva di effettuare l'esame della documentazione in seduta riservata.

La Commissione alle ore 10,20 sospende la seduta e si aggiorna immediatamente in seduta riservata.

Il presente verbale, composto di 2 pagine, è approvato all'unanimità e sottoscritto dalla  
Commissione seduta stante.

IL PRESIDENTE

Dott. Andrea Putignani \_\_\_\_\_

I MEMBRI

Ing. Andrea Brotzu \_\_\_\_\_

Dott. Simone Chicarella \_\_\_\_\_

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO

Documento privo di firma perché gestito in formato digitale

art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20/02/1993